

Объединенный институт ядерных исследований дубна

5776 -81

23/41-81

P9-81-632

О.Б.Ананьин, Ю.А.Быковский, В.П.Гусев, Ю.П.Козырев, И.В.Колесов, А.С.Пасюк, В.Д.Пекленков

ПОЛУЧЕНИЕ МНОГОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ ИЗ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Направлено в "Письма в ЖТФ"



1. Наряду с поисками оптимальной длины волны лазерного излучения для получения многозарядных ионов /1/ представляется целесообразным с помощью определенных физических условий затянуть спад электронной температуры, вызванный адиабатическим расширением факела лазерной плазмы. Это может позволить, с одной стороны, увеличить время жизни ионов в высокотемпературной области и тем самым повысить вероятность многократной ионизации, с другой - вследствие поддержания более высокой температуры в плазме при ее расширении понизить эффективность рекомбинации. Весьма интересным представляется использование для этих целей поперечного магнитного поля /нормаль к поверхности мишени перпендикулярна магнитным силовым линиям/. Как показано в /2/ расширение плазмы поперек магнитных силовых линий в области $\beta \gtrsim 1$ / β - отношение газокинетического давления плазмы к магнитному/ сопровождается увеличением температуры плазмы за счет омического нагрева электронным током, индуцированным на поверхности плазмы. Омический нагрев лазерной плазмы сопровождается перераспределением кинетической энергии ионов, причем в соответствии с /3/до 60% кинетической энергии ионного компонента может перейти в тепловую энергию плазмы. Ввиду того $^{/2/}$ что максимальный прирост температуры $\Delta \mathrm{T_e}$ за счет взаимодействия плазмы с магнитным полем достигается в области $\beta \approx 1$ и сама величина ΔT_e слабо зависит от магнитного поля ($\Delta T_a \sim B^{4/21}$), возникает уникальная возможность задавать профиль температуры при разлете плазмы путем изменения величины магнитного поля В. Это может позволить создать оптимальные условия для получения многозарядных ионов в лазерной плазме.

Целью настоящей работы явилось экспериментальное изучение влияния поперечного магнитного поля на степень ионизации, количественные и временные характеристики ионного компонента ла-Зерной плазмы на поздних стадиях ее разлета.

2. Анализ спектра зарядностей ионного компонента лазерной плазмы производился по измерению периода вращения иона в магнитном поле ^{/4/}. Методика измерений позволяла также выявить влияние магнитного поля на длительность и количественные характеристики импульса ионов. Лазерная плазма создавалась в том же магнитном поле, которое использовалось для аналитических целей.

 Описание экспериментальной установки приведено в работе^{/4}/Использовался СО₂-лазер, который позволял получать плот-

О Сламнечный оротали Соных истасований

THE CHACKER &

l



Рис.1. Зависимость максимальной кратности ионизации ионов $z_{MAKC.}$ от атомного веса А материала мишени: Δ – экспериментальные результаты работы /6/; q \approx 3.10⁹ Br/cm², B=0, 0 – экспериментальные результаты данной работы, q \approx \approx 10⁹Br/cm², B =/0,2 \div 0,5/ T.

ность мощности лазерного излучения на поверхности мишени q=10⁹ Вт/см². Анализ ионного компонента лазерной плазмы, образующейся на мишенях из Si, V, Zr, Ta, Bi, производился в магнитном поле В =/0,2÷0,5/ T, величина которого определялась пространственными характеристиками лазерной плазмы в поперечном магнитном поле ^{/5/}, необходимостью получения требуемого временного разрешения и техническими возможностями экспериментальной установки. Анализ ионного компонента осуществлялся на расстоянии 6 см от поверхности мишени при значении $\beta < 1$ в пределах телесного угла 1,4·10⁻² ср.

4. а/ Как показали эксперименты. при неизменной плотности мошности лазерного излучения наличие магнитного поля приводит к увеличению максимальной кратности ионизации ионов. Более того, как видно из рис. 1, максимальная кратность ионизации в данном эксперименте при q≈10⁹ Вт/см² в основном выше, чем в отсутствие магнитного поля даже при q≈3.10⁹ Вт/см², а максимальная кратность ионизации In¹¹⁺ зарегистрирована в отсутствие поля при $q \approx 1.5 \cdot 10^{10}$ Вт/см^{2 /1/} что более чем на порядок превышает величину о в данном эксперименте. Оценка газокинетического давления плазмы в области факела / > 10⁷ H/м² / и магнитного $/ \le 10^5$ H/m²/ показывает, что магнитные поля таких напряженностей не могут существенным образом повлиять на параметры плазмы в области факела $/\beta >> 1/$. Поэтому наиболее вероятным представляется механизм повышения степени ионизации ионного компонента лазерной плазмы на поздних стадиях ее разлета за счет снижения рекомбинационных потерь. Отметим, что в сравнении с результатами работы /1/ где зарегистрированы ионы Nb¹⁴⁺ In¹¹⁺ /в нашем случае Zr¹³⁺. In¹¹⁺ /. данные экспериментальные условия, по-видимому, более оптимальны для получения многозарядных ионов при использовании мишеней с атомным весом ≈100.

Баланс давлений $/\beta \approx 1/$ при разлете плазмы в магнитном поле в данных экспериментальных условиях выполняется на расстоянии /0,5÷2,5/ см от точки фокусировки на поверхности мишени и зависит от величины магнитного поля и материала мишени. Транс-



Рис.2. Зависимость количества ионов N_z от кратности ионизации z,получаемых за один импульс лазера для различных материалов мишени: o-Si, Δ -V, • - Ta.

портировка плазмы от области баланса давлений до области анализа осуществлялась за счет поляризации плазменного сгустка ^{/7 /}, при этом в соответствии с результатами работы ^{/8/} наблюдается интенсивный уход многозарядных

ионов из плазменного сгустка вдоль магнитных силовых линий. Поэтому, при уменьшении расстояния до области анализа, максимальная степень ионизации ионов может оказаться еще более высокой.

б/ Как показали экспериментальные исследования временных характеристик ионного компонента лазерной плазмы, так же как и в отсутствие магнитного поля, многозарядный ионный компонент находится в головной части плазменного сгустка. Энергетичес-кий спектр ионов, как и следовало ожидать /7/, сдвигается в сторону меньших энергий. Средняя кинетическая энергия многозарядных ионов $\bar{\rm E}_i$ в поперечном магнитном поле не зависит от кратности ионизации иона z, в отличие от случая образования и разлета лазерной плазмы в отсутствие поля, где с увеличением z наблюдается монотонный рост величины $\bar{\rm E}_i^{/9/}$. Так, для ионов (V¹¹⁺ ÷ V⁷⁺) $\bar{\rm E}_i$ =/115+20/ эВ. Данный эффект представляется вполне естественным, поскольку в соответствии с /2/ наиболее сильные потери в кинетической энергии будут испытывать ионы, находящиеся в головной части плазменного сгустка, сформированного при разлете факела в области $\beta > 1$.

Длительность импульса ионов на полувысоте в области анализа составляла для всех материалов мишени от нескольких сотен нс до десятка мкс и монотонно уменьшалась с увеличением z.Так, например, длительность импульса ионов ванадия на полувысоте составляла от ≈ 300 нс (V ¹¹⁺) до ≈ 10 мкс (V ¹⁺).

в/ При анализе количества ионов N $_z$, получаемых за один импульс лазера, было найдено /рис. 2/: 1/N $_z$ монотонно уменьшается при увеличении z; 2/ с увеличением атомного веса материала мишени наблюдается монотонный спад общего количества ионов ΣN_z ; 3/ количество ионов с максимальной кратностью ионизации $z_{\rm MAKC}$ составляло не менее 10^{10} частиц за импульс лазера.

5. В данной работе проведено экспериментальное изучение зарядового спектра и временных характеристик ионного компонента лазерной плазмы, образующейся и движущейся поперек магнитных силовых линий, которое позволяет более полно описать физику взаимодействия лазерной плазмы с магнитным полем. Полученные результаты представляются весьма важными с точки зрения разработки лазерного источника ионов для циклотронов, который должен работать в условиях магнитного поля $B \approx 2$ Т.

Авторы благодарят Г.Н.Флерова и Ю.Ц.Оганесяна за полезные дискуссии, а также В.Б.Кутнера, Ю.П.Третьякова, С.Л.Богомолова за помощь в проведении эксперимента.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Быковский Ю.А. и др. Письма в ЖТФ, 1979, 5, 1, с. 46.
- Sudo S., Sato K.N., Sekiquchi T. J.Phys.D: Appl.Phys., 1978, 11, p. 389.
- 3. Fabre E., Stenz C., Colburn S. J. Physique, 1973, 34, p. 323.
- 4. Ананьин О.Б. и др. Труды VII Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. Дубна, ОИЯИ, 1981, 1, с. 98.
- 5. Ананьин О.Б. и др. ОИЯИ, Р9-89-832, Дубна, 1980.
- 6. Сильнов С.М., Суслов А.И. Препринт ВИНИТИ, 2010-78, 1978.
- 7. Matoba T., Ariga S. Journal of the Phys. Sos.Japan, 1971, 30, 5, p. 1477.
- 8. Демиденко И.И. и др. ЖТФ, 1964, 34, с. 1183.
- 9. Ананьин О.Б. и др. ОИЯИ, Р7-7368, Дубна, 1973.

Рукопись поступила в издательский отдел 8 октября 1981 года.